PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-334708

(43)Date of publication of application: 17.12.1996

(51)Int.CI. G02B 26/00

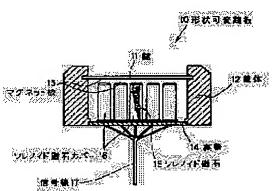
(21)Application number : 07-141588 (71)Applicant : MITSUBISHI HEAVY IND LTD
(22)Date of filing : 08.06.1995 (72)Inventor : EGUCHI MASAYUKI

(54) SHAPE VARIABLE MIRROR

(57)Abstract:

PURPOSE: To drive a shape variable mirror with a low voltage while the driver is of a non contacting type by forming the mirror with magnetic plates fitted on the back face of the mirror and with solenoid magnets oppositely arranged with gaps with respect to magnetic plates.

CONSTITUTION: A mirror 11 is a disk-shaped copper mirror having flexibility and the peripheral edge of the mirror is supported by a case body 12. Plural magnetic plates 13 are fitted on the back face of the mirror 11. The opening of the other plane of case body 12 is covered with a rear lid 14. Moreover, in the inside of the case body 12, plural solenoid magnets 15 are provided on the rear lid 14 by being fixed and respective magnets 15 are covered with magnetic covers 16. Further, upper end planes of these solenoid magnets 15 are opposed to magnetic plates 13 with gaps. Thus, electromagnetic forces are generated by flowing currents in the solenoid magnets 15 and the mirror surface is deformed because the solenoid magnets 15 attract and repulse magnetic plates 13 fitted on the mirror 11.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14.10.1998 06.03.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-334708

(43)公開日 平成8年(1996)12月17日

(51) Int.Cl.⁶

餓別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 2 B 26/00

G02B 26/00

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 3 頁)

(21)出願番号

特願平7-141588

(22)出願日

平成7年(1995)6月8日

(71)出顧人 000006208

三菱重工業株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番1号

(72)発明者 江口 雅之

愛知県小牧市大字東田中1200番地 三菱重 工業株式会社名古屋誘導推進システム製作

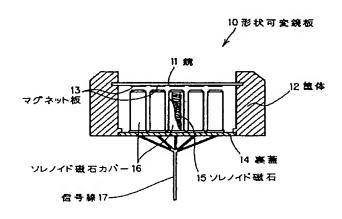
所内

(74)代理人 弁理士 光石 俊郎 (外2名)

(54) 【発明の名称】 形状可変鏡

(57)【要約】

【目的】 低電圧でも駆動のできる形状可変鏡を得る。 【構成】 鏡11は可撓性を有し、筺体12で支持されている。鏡11の下面にはマグネット板13が取り付けられている。筺体12内にはソレノイド磁石15が備えられている。信号線17を介してソレノイド磁石15に電流を流すと電磁力によりマグネット板13が吸引・反発され、鏡11が変形する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 周縁が筐体に支持された可撓性を有する 鏡と、この鏡の裏面に取り付けられたマグネット板と、 前記筐体内に備えられると共に前記マグネット板に対し て間隔をあけて対向配置されたソレノイド磁石とでなる ことを特徴とする形状可変鏡。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は光学機器に適用される形 状可変鏡に関し、非接触型でありながら駆動に要する電 圧が低くてすむように工夫したものである。

[0002]

【従来の技術】光学機器には形状可変鏡(Deformable Mirror、Active Mirror、id相補正鏡」、「能動鏡」とも呼ぶ)が用いられることがある。従来の形状可変鏡としては、駆動素子と鏡を直接取り付けた直付け型(図2~図5参照)と、鏡と駆動素子が直接には取り付けられていない非接触型(図6参照)とがある。

【0003】更に詳述すると、図2に示す形状可変鏡では、ベース1に備えた各駆動素子2の上端部に、剛性を有する鏡3をそれぞれ取り付けている。駆動素子2は、図中上下方向(矢印A方向)に伸縮する素子であり、具体的にはピエゾ素子、電歪素子、油圧/電動アクチュエータなどを用いることができ、この中ではピエゾ素子を用いることが多い。

【0004】図3に示す形状可変鏡では、1つの鏡3に対して2つの駆動素子2a,2bを取り付けており、駆動素子2a,2bの伸び長を異ならせることにより、鏡3をベース1に対して傾斜させることができる。

【0005】図4に示す形状可変鏡では、鏡3aは可撓性を有しており、各駆動素子2の伸び長を異ならせることにより、鏡3aの鏡面形状を連続的に変化(撓ませて変化)させることができる。

【0006】図5に示す形状可変鏡では、可撓性を有する鏡3aの裏面に突出部4を備えており、隣接する突出部4どうしを連結する状態で駆動素子2が配置されている。この例では、駆動素子2を伸縮させることにより鏡3aの鏡面形状を連続的に変化させることができる。

【0007】図6に示す形状可変鏡は非接触型であり、特に静電型と呼ばれている。この例では、可撓性を有する鏡3aの周縁は筐体5で支持されており、筺体5内には、駆動素子となる電極6が配置されている。そして各電極6は、鏡3aの裏面に対して間隔をあけて対向している。そして電極6に電圧をかけると、電極6と鏡3aとの間で生じる静電気力が駆動力となって、鏡3aの鏡面形状が変化する。なお図6に示す非接触型の形状可変鏡では、接触型(図2~図5)と異なり、取付部がないため、鏡の軽量化が達成でき、また、歪の少ない鏡面を得ることができる。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】ところで図2〜図5に示す直付け型の形状可変鏡では、鏡3,3 aと駆動素子2,2 a,2 b の間を機械的に取り付ける必要があるた05 め、形状可変鏡全体の重量増を招いたり、取付の際に鏡3,3 aに歪みを与える等の問題があった。

【0009】一方、図6に示す静電型と呼ばれる非接触型形状可変鏡では、電極6と鏡3aの間の静電気力を駆動力として用いているため、比較的高い電圧(数百~数10 千ボルト)が必要で扱いが難しかった。

【0010】本発明は、上記従来技術に鑑み、非接触型でありながら低電圧で駆動することのできる形状可変鏡を提供することを目的とする。

[0011]

15 【課題を解決するための手段】上記課題を解決する本発明の構成は、周縁が筐体に支持された可撓性を有する鏡と、この鏡の裏面に取り付けられたマグネット板と、前記筐体内に備えられると共に前記マグネット板に対して間隔をあけて対向配置されたソレノイド磁石とでなることを特徴とする。

[0012]

【作用】本発明では、ソレノイド磁石に電流を流すことにより、電磁力を発生し、鏡に装着されたマグネット板と吸引・反発することにより、鏡面を変形させることができる。

[0013]

【実施例】以下に本発明の実施例を図面に基づき詳細に 説明する。図1は本発明の実施例に係る形状可変鏡10 を示す。同図に示すように、鏡11は可撓性を有する円 30 板状の銅ミラーであり、その周縁は筺体12で支持され ている。鏡11の裏面(図では下面)には複数のマグネ ット板13が取り付けられている。筺体12の下面開口 は裏蓋14で塞がれている。更に筐体12の内部では、 複数のソレノイド磁石15が裏蓋14に固定されて備え 5れており、各ソレノイド磁石15はソレノイド磁石カ バー16で被われている。これらソレノイド磁石15の 上端面は、間隔をあけてマグネット板13に対向してい る。また、各ソレノイド磁石15には、信号線17を介 して外部から個別に電流が流れるようになっている。

- 40 【0014】かかる構成となっている本実施例では、外部から信号線17を介してソレノイド磁石15に電流を流すと電磁力が発生し、この電磁力によりマグネット板13に対し反発力や吸引力が発生する。つまり電流を一方向(正方向)に流すと反発力が生じ、電流を他方(負5方向)に流すと吸引力が生じる。このように、マグネット板13が反発・吸引されることにより鏡11の鏡面が変形する。鏡11の変形方向及び変形量は、ソレノイド磁石15に流す電流の方向及び電流量を変えることにより制御できる。
- 50 【0015】ここで、実施例の形状可変鏡10を駆動す

るのに必要となる電圧について試算する。 鏡11は直径 10cm、厚さ1mmの銅ミラーとし、この鏡11の中 央部を20μmだけ変位させるものとする。このとき必 要となる力は鏡11の周辺を固定している場合、5Nで ある。マグネット板13として、磁束密度0. 6Wb/ m/m、直径1.0cm、厚さ2.0mmのアルニコ磁 石を用い、ソレノイド磁石15として、巻き数100 0、コイル直径1.0 cm、抵抗2.8Ωの銅ソレノイ ドを用いると、5 Nの力を得るにはマグネット板13と ソレノイド磁石15の間隔を0.1mmとした場合、ソ レノイド磁石15に印加する必要電圧は2.8Vとな

【0016】これに対し、図6の静電型の形状可変鏡の 場合では、電極6を半径0.5cmの銅とすると、電極 間の間隔を 30μ mとして、5Nの静電力を得るための 必要電圧は3600Vとなり、ソレノイド磁石に比べ、 大きな電圧が必要となる。

【0017】なお上記実施例ではマグネット板13やソ レノイド磁石15を複数備えたが、これら部材は1つで あってもよい。

[0018]

【発明の効果】本発明では鏡の形状を変形させるため に、ソレノイド磁石の電磁力を用いている。ソレノイド 磁石の電磁力は少ない電圧で大きな力を発生することが できるため、従来の例である静電型の形状可変鏡で問題 となる高電圧を使用する必要がない。よって、高電圧電

[図1]

源を用意する必要がなく、また安全面でも優れる、取り 扱いやすい形状可変鏡を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例に係る形状可変鏡を示す構成 05 図。

- 【図2】直付け型の従来の形状可変鏡を示す構成図。
- 【図3】直付け型の従来の形状可変鏡を示す構成図。
- 【図4】直付け型の従来の形状可変鏡を示す構成図。
- 【図5】 直付け型の従来の形状可変鏡を示す構成図。
- 【図6】非接触型の従来の形状可変鏡を示す構成図。 【符号の説明】
 - 1 ベース
 - 2, 2a, 2b 駆動素子
 - 3,3a 鏡
- 15 4 突出部
 - 5 筐体
 - 6 電極
 - 10 形状可変鏡
 - 11 鏡
- 12 筐体 20
 - 13 マグネット板
 - 14 裏蓋
 - 15 ソレノイド磁石
 - 16 ソレノイド磁石カバー
- 25 17 信号線

【図2】

[図3] [図6] ソレノイド磁 石カバー 16 信号級17 【図4】 【図5】